

提 示

本产品使用说明书只针对 L2、L2S 可见分光光度计及 L5、L5S、759、759S 紫外可见分光光度计产品的使用说明。

（其中 L2S，L5S，759S，具有光谱测量功能。）

未经本企业的事先书面许可，此说明书之部分或全部均不准复印、翻印或译成它种语言。本说明书之内容，修改时不予通告。



目 次

1	原理、用途和特点.....	1	4	仪器外型及结构系统说明.....	8
1.1	原理	1	4.1	仪器外型	8
1.2	用途	2	4.2	内部布局	9
1.3	特点	2	4.3	结构系统	10
2	仪器的主要技术指标、规格和功能.....	3	5	仪器的基本操作.....	13
2.1	技术指标	3	5.1	测试准备	13
2.2	产品规格	4	5.2	键盘操作	14
2.3	主要功能	5	6	应用操作.....	15
3	安装指导.....	6	6.1	光度测量	15
3.1	安装条件	6	6.2	光谱测量	18
3.2	开箱检视	7	6.3	定量测量	25
			6.4	动力学测量	34

6.5	多波长测量	39
6.6	系统设置	41
7	仪器的维护和故障识别.....	43
7.1	日常的维护	43
7.2	光源更换	45
7.4	波长的校正	54
8	仪器的保管及免费修理期限.....	55



2010C313-31 759 759S

2012C325-31 L5 L5S

2012C331-31 L2 L2S

L2 L2S 产品标准号：Q31/0104000010C005

L5 L5S 759 759S 产品标准号：

Q31/0104000010C034

1 原理、用途和特点

1.1 原理

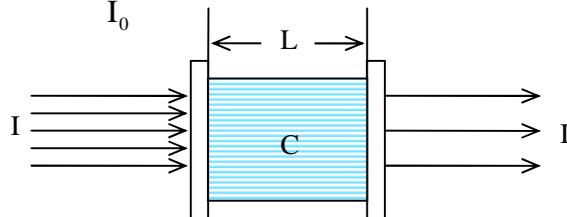
物质对光的吸收具有选择性，在光的照射激发下，产生了吸收效应。不同的物质都具有其各自的吸收光谱，当某单色光通过溶液时，其能量就会被吸收而减弱，光能量减弱的程度和物质的浓度呈一定的比例关系。

本系列仪器为基于比色原理对样品进行定性和定量分析，在一定的浓度范围内，各参量符合朗伯—比耳定律：

$$A = \lg \frac{I_0}{I} = KCL$$

$$T = \frac{I}{I_0}$$

- | | |
|---------------|--------------|
| A: 吸光度 | C: 为被测物质的浓度 |
| T: 透射比 | L: 样品在光路中的长度 |
| I: 透射光强度 | K: 样品的吸收系数 |
| I_0 : 入射光强度 | |



1.2 用途

本系列仪器能在紫外和可见光谱区域内，对样品物质作定性、定量分析，广泛应用于医药卫生、临床检测、生物化学、石油化工、环保检测、食品卫生和质量控制等部门，并可作为大、专院校和中学相关课程的教学演示和实验仪器。

1.3 特点

- u 超大彩色触摸显示屏幕
- u 高智能操作模块和友好人际界面
- u 自动调 100%T 调 0A 功能
- u 简便的灯源更换操作
- u 浓度因子设定和浓度直读功能
- u USB 数据传输接口和 UVWin8 计算机通讯软件

2 仪器的主要技术指标、规格和功能

2.1 技术指标

	L2、L2S	L5、L5S、759、759S
光学系统	单光束（带监视光路），1200 线/mm 全息光栅系统	
接收元件	硅光电池	
光源	钨卤素 12V20W	钨卤素 12V20W 氙灯 DD2.5
波长范围	325nm~1100nm	190nm~1100nm
透射比测量范围	0.0%~200.0%	
吸光度测量范围	-0.301 A~4.000A	
波长最大允许误差	±0.5nm	
波长重复性	≤0.2nm	
透射比最大允许误差	±0.5%	±0.3%

	L2、L2S	L5、L5S、759、759S
透射比重复性	$\leq 0.2\%$	$\leq 0.15\%$
最小光谱带宽	$2 \pm 0.4 \text{ nm}$	
杂散光	$\leq 0.05\%$ (在 360nm 处)	$\leq 0.05\%$ (在 220nm、360nm 处) $\leq 0.1\%$ (在 220nm 和 360nm 处)
基线平直度	$\pm 0.002A$ (200 nm~1090nm) (仅限带扫描功能的 S 型号)	
漂移	$\leq 0.0009A/0.5h$ (开机 2h 后, 500nm 处)	$\leq 0.0009A/0.5h$ (开机 2h 后, 250nm 和 500nm 处)
噪声	100%线噪声 $\leq 0.2\%$; 0% 线噪声 $\leq 0.1\%$ 。	

2.2 产品规格

	L2、L2S	L5、L5S、759、759S
屏幕尺寸	8 吋	
重量	18kg	20kg

电源电压	AC220V \pm 22V, 50Hz \pm 1Hz
外型尺寸	550mm \times 430mm \times 200mm

2.3 主要功能

自动控制功能

- U 仪器开机内部系统工作状态自检及自动校正波长;
- U 波长自动定位;
- U 滤色片自动切换;
- U 图谱、数据显示打印;
- U 显示各种出错信息;
- U 图谱、数据的绘制打印;
- U 自动搜寻光源最佳能量点。

分析测试及信息处理功能

- U 光度测量;
- U 光谱扫描; (仅限 L2S、L5S, 759S)
- U 定量分析;
- U 多波长测定;
- U 化学动力学测量;
- U 图谱缩放、曲线保存调用;
- U 峰值标定、搜索、打印输出。

3 安装指导

3.1 安装条件

仪器应放置在符合实验室环境要求下坚固平稳的工作台上，保持室内工作环境整洁，避免严重灰尘污染。

保障仪器正常工作的环境要求如下：

- u 实验室环境温度为 $5^{\circ}\text{C}\sim 35^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度不超过 85%。
- u 避免日光照射、避免震动和强气流、避免腐蚀性物质的侵蚀。
- u 电源电压为 $\text{AC}220\text{V}\pm 22\text{V}$ ，频率为 $50\text{Hz}\pm 1\text{Hz}$ ，并必须装有良好的接地。
- u 远离高强度的磁场、电场及发生高频波的电器设备。地线，避免与其他设备共用同一个电源插座。

注：如电源电压波动较大，建议使用 500W 以上的交流电子稳压电源。

3.2 开箱检视

沿封口开封（请保存外包装箱，以备移动需要），按照附件备件清单清点主机和备件，如有差错，请与当地销售商或直接与本公司联系。

4 仪器外型及结构系统说明

4.1 仪器外型

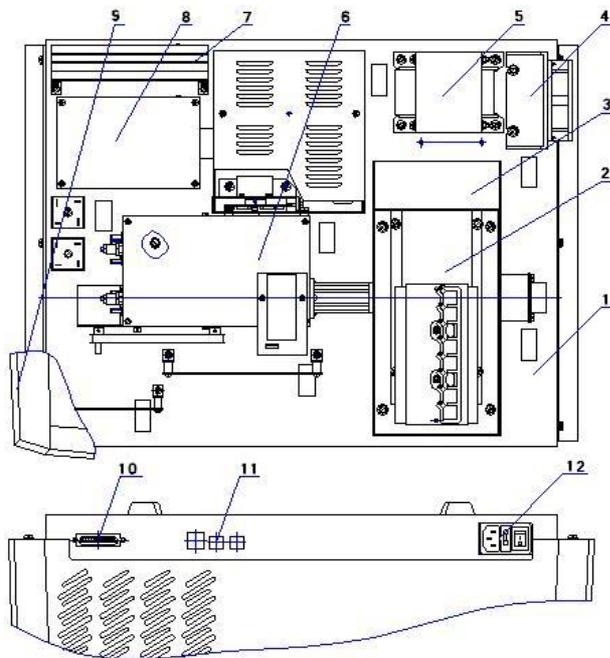
液晶屏

样品门



4.2 内部布局

- | | |
|------------|-----------|
| 1.底板部件 | 2. 架部件 |
| 3. 盒部件 | 4.风机部件 |
| 5. 变压器 | 6. 单色器部件 |
| 5.散热器部件 | 8. 电路板部件 |
| 9.塑壳部件 | 10. 打印机接口 |
| 11. USB 接口 | 12.电源插座 |



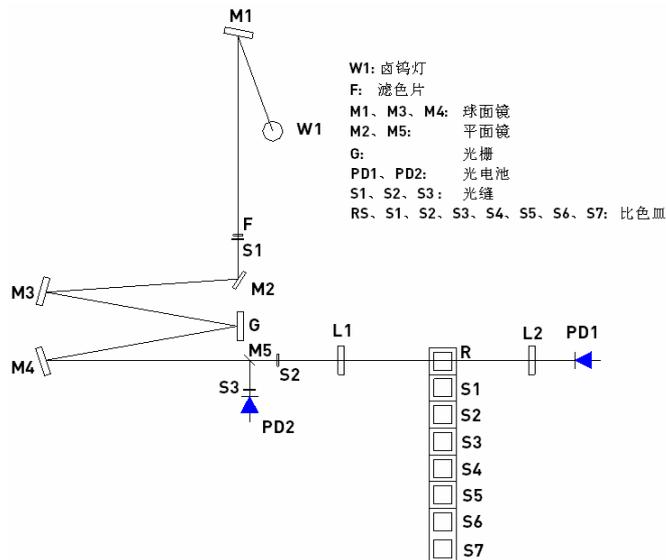
4.3 结构系统

4.3.1 光路系统

可见分光光度计的光路系统图为右图：

由钨灯 (W1) 和球面镜 M1 组成本仪器的光源系统。其作用是把钨灯发出的光能量聚合在单色器的入射狭缝 S1 上。

光源灯切换由微机控制步进电机带动球面镜 M1 转动来完成。由入射狭缝 S1 和出射狭缝 S2，平面反射镜 M2，准直镜 M3、M4、光栅 G、及滤色片组 F 形成本仪器的单色器系统。样品室内可同时放置 8 个比色皿于比色池架上，组成仪器的样品室单元。透镜 L1、L2 将光斑会聚至比色池架和光电池上。R 放置参比样品。S1~S7 放置标准样品或待测样品。该光学系统采用不对称式象差校正 C-T 排列，波长改变采用正弦机构来实现，以保证获得优质光谱线。可在出射狭缝口得到不同波长的单色光谱线，也称为单色光束。



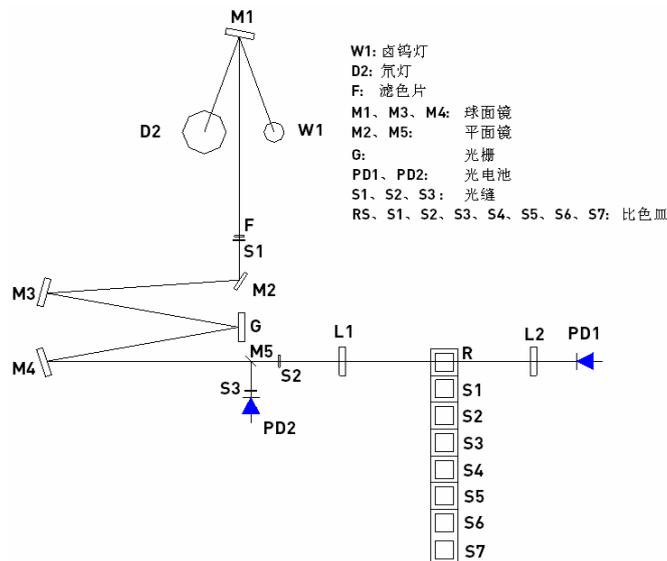
紫外可见分光光度计的光路系统为右图：

由钨灯 W1，氘灯 D2，球面镜 M1 组成本仪器的光源系统。其作用是把钨灯（可见光源）和氘灯（紫外光源）发出的光能量聚合在单色器的入射狭缝上。

光源灯切换由微机控制步进电机带动球面镜 M1 转动来完成。由入射狭缝 S1 和出射狭缝 S2，平面反射镜 M2，准直镜 M3、M4、光栅 G、及滤色片组 F 形成本仪器的单色器系统。

样品室内可同时放置 8 个比色皿于比色池架上，组成仪器的样品室单元，透镜 L1、L2 将光斑会聚至比色池架和光电池上，R 放置参比样品，S1~S7 放置标准样品或待测样品。

该光学系统采用不对称式象差校正 C-T 排列，波长改变采用正弦机构来实现，以保证获得优质光谱线。在出射狭缝口得到不同波长的单色光谱线，称为单色光束。



4.3.2 电路系统

电路系统由电源变压器、各种模拟稳压电路、三路电机驱动电路、前置放大器、及微机控制系统组成。

电源变压器提供仪器所必须使用的各组交流电源。

稳压电路包括 12V、20W 的钨灯恒压电源， $\pm 15V$ 稳压工作电源，+12V 直流风扇供电电源，供步进电机工作的 12V 直流电源，供计算机工作的大电流稳压 5V 电源，以及氙灯恒流电源。

本机前置系统包括光电流放大，程控增益放大器及 (V/F) 转换三路电路组成。

光电检测器件采用优质的硅光电池，具有寿命长，耐疲劳性强，不易受潮等优点。

4.3.3 微机系统

微机控制系统采用高性能 ARM 处理器，技术可靠稳定，带有 USB 接口供仪器与外部微机系统通讯，有专用打印接口。仪器的显示采用彩色触摸屏。

5 仪器的基本操作

5.1 测试准备

5.1.1 开机自检

仪器接通电源，显示屏幕出现欢迎界面，稍后微机进行系统自检，仪器进入初始化状态。

注：初始化过程中请勿打开样品室门！

5.1.2 波长修正

通过设置界面进行操作，详见 6.6 和 7.4。

5.1.3 放置参比与待测样品

选择测试用的比色皿，把盛放参比和待测的样品放入样品架内，参比放入样品架 R，待测的样品放入 S1 到 S7 位置。

注：在自检通过后，如用户需要单灯工作，可在主菜单的第 5 项[系统值设置]栏中，分别对氘灯或钨灯进行关闭或开启控制，以延长光源灯的寿命。

5.2 键盘操作

本系列的键盘操作是通过触摸显示屏弹出的键盘实现的。分为数字键盘和字母键盘。

数字键盘：【 CE 】表示数字清零；【 Cancel 】取消本次输入；【 Enter 】确认此次输入数据。

字母键盘：【 CE 】表示数字清零；【 Cancel 】取消本次输入；【 Enter 】确认此次输入数据。

【 ← 】清除前面一格字符/退格。

6 应用操作

6.1 光度测量

6.1.1 参数设置

在屏幕右方主功能区内选中 [光度测量] 后，即可进入此功能块。优先显示的是 参数设置 功能界面。

◆ 波长设定值：

选中波长设定值后的 输入框；弹出数字键盘，键入您所需测定的波长值，按【 ENTER 】确定。

若输入值不符合仪器参数，则屏幕提示：error 此时输入正确波长即可。

设定完成后，仪器自动将波长移动到您所需测定的波长值。

◆ 分析数据值：

将会显示实时测试信息 可以通过 (T%Abs) 转换键进行切换查看。点击分析数据值后的 会有放大显示数据框，方便查看。

◆ **样品池位置：**显示当前样品池位置编号。

功能按键说明：

【 **T%/Abs** 】 T（透射比）与 Abs（吸光度）转换键。

【 **←** 】【 **→** 】比色皿架移动键。按[任意方向键]键比色皿架移动一次。初始位为 R，依次为 S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7。

【 **AUTO ZERO** 】调零基线。

【 **样品 R 位** 】比色皿架移动至初始位键。

【 **打印** 】打印本次测试。

6.1.2 测试举例

首先，设定测试波长。

当您把所需参数输入结束后，用配对比色皿分别倒入参比样品与待测样品。打开样品室将它们分别放置比色皿架 R、S1，盖好样品室门，然后按下【 **AUTO ZERO** 】键。

屏幕提示：调零中...

仪器自动调整 0%（暗电流）及 100%（满度）。自调结束屏幕提示消失后，按右方向键比色皿架移至 S1，此时就可得到您所需待测样品数据。

每个未知样品测量完成后，可以按【打印】键对所测得数据进行打印输出。

6.2 光谱测量

6.2.1 参数设置

在屏幕右方主功能区内选中 [光谱测量] 后，即可进入此功能块。优先显示的是 参数设置 功能界面。[光谱测量]的其他标签可以互相切换使用。

◆ 测量模式：

有三种选择： T（透射比） ABS（吸光度） E（能量）。如选择【E（能量）】项，连续按【E（能量）】键，就是调整前置放大器倍率：1 2 3 4

◆ 记录范围：

该记录范围对应不同的测量模式，可根据用户的需要通过按选 记录范围 后的 进行输入和修改。字段左面为测量下限，字段右面为测量上限。

其中： T 范围（-1.00%T---200.0%T）

Abs 范围（-0.301A---4.0000A）

E 范围（0.000E---300.0E）

◆ **扫描范围：**

按选 扫描范围 后的 输入框，弹出数字键盘，直接键入起始波长和结束波长。波长值的定义顺序：从左至右为起始波长和结束波长。

◆ **扫描速度：**

分为三档： 快速 中速 慢速

◆ **采样间隔：**

分为五档： 0.1nm 0.5nm 1nm 2nm 5nm

◆ **扫描次数：**

根据用户的不同需要选择。按选 扫描次数 后的 输入范围（1—3）次

◆ **显示模式：**

分为连续和重叠两种。

连续模式：屏幕上只显示一条谱线。重叠模式：屏幕显示谱线数与扫描次数相同。如扫描次数大于 2 次，每次扫描完成后需按 【测试 / 停止】 键再进行扫描。

功能键说明：

【 **基线校准** 】校准基线参数，为得到更准确的测试结果提供保障。

【 **AUTO ZERO** 】调零功能按键。

【 **样品 R 位** 】将测试比色皿架回归到 R 位。

【 ← 】【 → 】往左是退回样品架，往右是前进样品架。进行样品架的移位功能。

【 **测试** 】参数设置完成后，准备就绪进入测试按钮。画面将会跳转到 曲线显示 界面。（详细操作请见 6.2.2）

【 **调用** 】将已经存储过的曲线文件，从存储功能中调用出来。点击后 画面将会跳转到 存取列表 界面。（详细操作请见 6.2.4）

6.2.2 曲线显示

所有参数设定完成后,用配对比色皿分别倒入参比样品和待测样品。打开样品室将它们分别放置比色皿架R、S1,盖好样品室门,再按【基线校准】键进行基线校准。

屏幕提示:正在校准...按【停止校准】键停止

基线校正结束后,按【→】键使比色皿架移至S1,再按【测试】键,仪器开始扫描。此时屏幕将会跳转到曲线显示界面。操作【开始】按钮进行测试将有测试曲线结果显示在屏幕上。通过触摸曲线,将会有曲线光标显示,可以进行粗调,实时反馈数据信息。

功能键说明:

【标尺修改】按键进入标尺修改功能区,屏幕自动反显所需修改字段,可随意点选屏幕上需要修改的标尺起止区域,修改完毕后,按【ENTER】键确认,屏幕将按新设定座标被刷新。其主要功能为将所需范围内的图形部分放大或缩小。

【开始】\【停止】按选【开始】键进行测试,请稍作等待,等曲线出现后才可以使用【停止】按键。

【←】\【→】微调曲线光标,实时反映曲线信息。

【存储】将当前测试曲线存储至存取列表中,页面将会跳转至存取列表(存取列表功能请见6.2.4)

【打印】打印输出已完成的当前测试曲线的，扫描图、峰值和谷值。

6.2.3 峰谷显示

一段测试曲线完成后，在 曲线显示 界面中 点选 峰谷显示 标签，画面将会跳转至 峰谷显示 界面。

峰谷显示界面，请先选择了峰谷灵敏度后的

本仪器可供选择 3 档灵敏度——低、中、高。按选 将会循环显示 3 档。

请选择合适的灵敏度档位后，页面将会显示当前灵敏度下，本次测试曲线的峰值谷值。并可通过翻页功能查看更多的峰值谷值。如显示峰/谷数目太多，请降低峰/谷检测灵敏度。

功能键说明：

【首页】将数据页面回到第一页。

【前页】【后页】将数据页面前后页翻动。

【尾页】将数据页面跳转到数据页的最后一页。

【存储】将当前测试曲线存储至 存储列表 中，页面将会跳转至 存取列表（存储列表功能请见 6.2.4）

【打印】打印输出已完成的当前测试曲线的，扫描图、峰值和谷值。

6.2.4 存取列表

在 参数设置 中按选【调用】。以及 曲线显示 峰谷显示 界面中 按选【存储】，画面都将会跳转至 存取列表 界面。

本仪器共可存储 10 条曲线（仅限 光谱测量 功能）不与其他功能的存取列表共用。
先选中文件的地址，才能进行（存储 读入 重命名 删除）的操作。

功能键说明：

【存储】

选择文件名地址，按选【存储】后，使用字母键盘，键入文件名（至多 8 个字符）后，按【ENTER】确认。当前曲线将被存储。若选择已有文件的序号，原文件将被覆盖，新文件自动生成。

【读入】

选择文件名地址，按选【读入】后，画面将会切至 曲线显示 同时输出读入的曲线数据显示于屏幕上。

【重命名】

选择文件名地址，按选【重命名】后，使用字母键盘，键入想要重新命名的文件名后，按【ENTER】确认，

【删除】

选择文件名地址，按选【删除】后，选中的改文件将会被删除。

6.3 定量测量

6.3.1 参数设置

在屏幕右方主功能区内选中 [定量测量] 后，即可进入此功能块。此模块提供在不同测量方式下建立浓度曲线的功能。优先显示的是 参数设置 功能界面。[定量测量]的其他标签可以互相切换使用。（存储列表除外）

◆ **测量波长：**

按测量波长后的输入框 ，弹出数字键盘，直接设定用户需要的测量波长，仪器自动移动到您所需要的测量波长处。

◆ **测量单位：**对测量单位的设定，共有 8 项单位可供选择。

◆ **测量方法：**

测量方法有三种分别为：K 系数、单点标定、多点标定。

选中某测量方法项后，即进入某测量方法。该方法有关参数将显示。（方法见第 6.3.2、6.3.3、6.3.4 节）。

◆ 参数设定框：

用户选择相应的测量方法后，可在参数设定框内点选需要修改的参数：

（例如：K 系数法中，可修改 K、B 数值；

单点标定中，可修改浓度数值；

多点标定中，可修改标定点数——至多标定点数为 9 个。）

功能键说明：

【 样品 R 位 】将测试比色皿架回归到 R 位。

【 ← 】【 → 】往左是退回样品架，往右是前进样品架。进行样品比色皿架的移位功能。

【 存储 】只有在 K 系数法 和 单点标定 功能下将会出现此功能。将当前标定浓度数据存储至 存储列表中，页面将会跳转至 存取列表（存储列表功能请见 6.3.5）

【 读入 】从存储列表 中调用需要的浓度数据，页面将会跳转至 存取列表（存储列表功能请见 6.3.5）

【 AUTO ZERO 】调零功能按键。

【 标定 】对当前样品池位置的测试品进行标定，仅应用于 单点标定 和 多点标定 。

【 测试 】参数设置完成后，准备就绪进入测试按钮。画面将会跳转到相应的界面（视选择的测量方法而

定)。

6.3.2 K 系数法

K 系数法是工作曲线法的简单应用，它是由系统测量出样品的吸光度值，然后将此数值代入指定的公式计算出样品浓度值的方法。

在 **测量方法** 中选择【**K 系数法**】在左下方红色输入框选择标准曲线的 **斜率 k 值** 和 **截距 b 值**，按选【**测试**】进入如下 **K 系数法** 界面。可通过点选 **标签** **参数设置** 重新设置参数。

已经设定了 **K**、**B** 值后，先在当前光路的样池中放入空白样品，使用【**AUTO ZERO**】键对当前工作波长进行吸光度零校正，然后取出校零用的空白样品。吸光度零校正后按【**测试**】键进入未知样品浓度测量。

功能键说明：

【**样品 R 位**】将测试比色皿架回归到 **R 位**。

【**←**】【**→**】往左是退回样品架，往右是前进样品架。进行样品架的移位功能。

【**AUTO ZERO**】调零功能按键。

【**测试**】测试当前样品池内的样品浓度。

【**打印**】打印输出已完成的当前测试浓度数据。

【 首页 】【 尾页 】将数据页面回到第一页和最后一页。

【 前页 】【 后页 】将数据页面前后页翻动。

6.3.3 单点标定

单标样法是测量一个标样样品的吸光度与坐标零点来建立工作曲线，以此来测量样品浓度的方法。

在 测量方法 功能项中选择【 单点标定 】在左下方红色输入框选择标准曲线的 浓度数值 ，按选【 标定 】以标定当前样品池的浓度，按选【 测试 】进入如下 单点标定 界面。可通过点选 标签 参数设置 重新设置参数。

已经设定了浓度数值后，先在当前光路的样池中放入空白样品，使用【 AUTO ZERO 】键对当前工作波长进行吸光度零校正，然后取出校零用的空白样品。吸光度零校正后按【 测试 】键进入未知样品浓度测量。

功能键说明：

【 样品 R 位 】将测试比色皿架回归到 R 位。

【 ← 】【 → 】往左是退回样品架，往右是前进样品架。进行样品架的移位功能。

【 AUTO ZERO 】调零功能按键。

【 测试 】测试当前样品池内的样品浓度。

【打印】打印输出已完成的当前测试浓度数据。

【首页】将数据页面回到第一页。

【前页】【后页】将数据页面前后页翻动。

【尾页】将数据页面跳转到数据页的最后一页。

6.3.4 多点标定

多点标定法是测量出已知浓度的一系列标样样品的吸光度，来建立工作曲线，再根据建立的工作曲线来测量未知浓度的一种定量测量方法。

在 测量方法 功能项中选择【多点标定】键确认。在左下方红色输入框选择标准曲线的 标定点数（最多可以设置9个点），按选【标定】进入如下 多点参数设置 界面。可通过点选 标签 参数设置 重新设置参数。

功能键说明：

【设置浓度】输入所知当前标样的浓度。

【测试】测试当前样品池内的样品数值。

【下一个】移位到下一个标定点。输入数据将换行。

【 **样品 R 位** 】将测试比色皿架回归到 R 位。

【 **←** 】【 **→** 】往左是退回样品架，往右是前进样品架。进行样品架的移位功能。

【 **AUTO ZERO** 】调零功能按键。

【 **打印** 】打印输出已完成的当前测试浓度数据。

【 **前页** 】【 **后页** 】将数据页面前后页翻动。

【 **返回** 】返回 定量测量 的 参数设置 。

操作举例：

①在左下方红色输入框选择标准曲线的 **标定点数**（至少 3 个，至多可以设置 9 个点），按选【 **标定** 】进入如下 多点参数设置 界面。

②按选【 **设置浓度** 】标定当前样品池的已知浓度，按选【 **测试** 】得到浓度指数，按选【 **下一个** 】继续标定。

③设置完所有 标定点数 后，按选【 **下一个** 】，原【 **设置浓度** 】图标将会转换成【 **显示曲线方程** 】，按选后将会得到标样曲线，界面跳转如下。

功能键说明：

【 **返回** 】返回 定量测试 的 参数设置 。（原设定数据将不再保留）

- 【 **显示数据** 】返回 多点标定 的 参数设置-数据。（原设定数据仍然保留）
- 【 **开始测量** 】标定曲线完成。开始进入测量状态。界面将会跳转至 多点标定。
- 【 **存储** 】储存当前标定坐标系曲线和方程文件。
- 【 **打印** 】打印当前标定坐标系曲线。

④如果已经设置完全多点标定，建立方程体系，可按 【 **开始测试** 】进入 多点标定 的测试界面。

⑤已经设定了标定曲线方程后，先在当前光路的样池中放入空白样品，使用【 **AUTO ZERO** 】键对当前工作波长进行吸光度零校正，然后取出校零用的空白样品。吸光度零校正后按【 **测试** 】键进入未知样品浓度测量。

功能键说明：

- 【 **样品 R 位** 】将测试比色皿架回归到 R 位。
- 【 **←** 】【 **→** 】往左是退回样品架，往右是前进样品架。进行样品架的移位功能。
- 【 **AUTO ZERO** 】调零功能按键。
- 【 **测试** 】测试当前样品池内的样品浓度。
- 【 **打印** 】打印输出已完成的当前测试浓度数据。
- 【 **首页** 】将数据页面回到第一页。

- 【 前页 】【 后页 】将数据页面前后页翻动。
- 【 尾页 】将数据页面跳转到数据页的最后一页。

6.3.5 存储列表

在 参数设置 中按选【 存储 】【 读入 】,以及 多点标定-参数设置-曲线 界面中 按选【 存储 】,画面都将会跳转至 存储列表 界面。

本仪器共可存储 10 条曲线（仅限 定量测量 功能）不与其他功能的存取列表共用。
先选中文件的地址，才能进行（存储 读入 重命名 删除 ）的操作。

功能键说明:

【 存储 】

选择文件名地址，按选【 存储 】后，使用字母键盘，键入文件名（至多 8 个字符）后，按【ENTER】确认。当前曲线将被存储。若选择已有文件的序号，原文件将被覆盖，新文件自动生成。

【 读入 】

选择文件名地址，按选【 读入 】后，画面将会切至 曲线显示 同时输出读入的曲线数据显示于屏幕上。

【 重命名 】

选择文件名地址，按选【 重命名 】后，使用字母键盘，键入想要重新命名的文件名后，按【ENTER】确认，

【 删除 】

选择文件名地址，按选【 删除 】后，选中的改文件将会被删除。

6.4 动力学测量

6.4.1 参数设置

在屏幕右方主功能区内选中 [动力学测量] 后,即可进入此功能块。优先显示的是 参数设置 功能界面。[动力学测量]其他标签可以互相切换使用。

- ◆ **测量模式:**分为两种,即【 T 】透射比(T%),【 Abs 】吸光度(ABS)。
- ◆ **测量波长:**按选测量波长后的 输入框,输入测量波长值。
- ◆ **测量时间:**该值最大不超过 180min 或 3600s 。
- ◆ **时间单位:**设【 分 】min 和【 秒 】s 两种。

- ◆ **记录范围**: 记录范围对应于不同的测量模式, 字段左面为测量下限, 右面为测上限。
按选记录范围后的 输入框进行输入。
其中: T% 范围为(-1.0000T%-200.0%T) ABS 范围为(-0.301A-4.0000A)

功能按键说明:

- 【 **AUTOZERO** 】 调零基线。
- 【 **←** 】【 **→** 】 比色皿架移动键。按[任意方向键]键比色皿架移动一次, 初始位为 R, 依次为 S1~S7。
- 【 **样品 R 位** 】 比色皿架移动至初始位键。
- 【 **测试** 】 参数设置完毕后, 进行动力学测试。
- 【 **调用** 】 从 存取列表 内调用方程曲线文件, 界面将会跳转至 存取列表。(详见 6.4.3)

6.4.2 曲线显示

当您把所需参数输入结束后，用配对石英比色皿分别倒入参比样品和待测样品。打开样品室将它们分别放置比色皿架 R、S1，盖好样品室门，然后按下【 AUTO ZERO 】键。

屏幕提示：调零中...

仪器在自动调整 0%T（暗电流）及 100%T（满度）。自调结束屏幕提示消失后，按[右方向]键比色皿架移至 S1，再按[测试/停止]键，仪器进入测试工作状态。

功能按键说明：

【 **标尺修改** 】按键进入标尺修改功能区，屏幕自动反显所需修改字段，可随意点选屏幕上需要修改的标尺起止区域，修改完毕后，按【 ENTER 】键确认，屏幕将按新设定座标被刷新。其主要功能为将所需范围内的图形部分放大或缩小。

【 **开始** 】【 **停止** 】按选【 **开始** 】键进行测试，请稍作等待，等曲线出现后才可以使用【 **停止** 】按键。

【 ← 】【 → 】微调曲线光标，实时反映曲线信息。

【 **存储** 】将当前测试曲线存储至 存取列表 中，页面将会跳转至 存取列表 （存取列表功能请见 6.4.3）

【 **打印** 】打印输出已完成的当前测试曲线图。

6.4.3 存取列表

在 参数设置 中按选【调用】。以及 曲线显示 界面中 按选【存储】，画面都将会跳转至 存取列表 界面。

本仪器共可存储 10 条曲线（仅限 动力学测量 功能）不与其他功能的存取列表共用。
先选中文件的地址，才能进行（存储 读入 重命名 删除）的操作。

功能键说明：

【存储】

选择文件名地址，按选【存储】后，使用字母键盘，键入文件名（至多 8 个字符）后，按【ENTER】确认。当前曲线将被存储。若选择已有文件的序号，原文件将被覆盖，新文件自动生成。

【读入】

选择文件名地址，按选【读入】后，画面将会切至 曲线显示 同时输出读入的曲线数据显示于屏幕上。

【重命名】

选择文件名地址，按选【重命名】后，使用字母键盘，键入想要重新命名的文件名后，按【ENTER】确认，

【删除】

选择文件名地址，按选【删除】后，选中的改文件将会被删除。

6.5 多波长测量

6.5.1 参数设置

在屏幕右方主功能区内选中 [多波长测量] 后,即可进入此功能块。优先显示的是 参数设置 功能界面。[多波长测量]的其他标签可以互相切换使用。

功能按键说明:

- 【 ← 】【 → 】比色皿架移动键。按[任意方向键]键比色皿架移动一次,初始位为 R,依次为 S1~S7。
- 【 样品 R 位 】比色皿架移动至初始位键。
- 【 T% / Abs 】进行 2 种测量模式的转换,即透射比(T%),吸光度(ABS)。
- 【 AUTOZERO 】调零基线。
- 【 测试 】参数设置完毕后,进行多波长测试。
- 【 打印 】打印当前测试结果。

操作举例：

直接按【波长 (nm)】右边的显示框（红色区域）可以设置测试波长和样品池个数。然后由小到大输入波长值，再将参比（空白）样品（必须放入比色皿架 R 中）及待测样品倒入配对石英比色皿。

将它们分别放入比色皿架 R、S1、S2、S3、（本例比色皿架 R 为空气、比色皿架 S1 为 10% 中性滤光片、比色皿架 S2 为 20% 中性滤光片、比色皿架 S3 为 30% 中性滤光片），在比色皿架 R 位按【 AUTO ZERO 】键调零，然后按【 测试/停止 】键进行测量稍等片刻屏幕显示测量数据。

测量完成后，按【 打印 】键对所测得数据进行打印输出。

6.6 系统设置

6.6.1 可见分光光度计系列的系统设置

在主菜单中选中[系统设置]项后，即可进入此功能块. 屏幕显示如下：

◆ **钨灯开关设置：**开【 ON 】和关【 OFF 】。

◆ **波长修正值：**该项提供用户波长修正功能（修正值为：实测值-标准值，修正值范围为 ± 0.5 nm）。按选可以键入需要设置的波长。

◆ **小数点显示选择：**可选择显示方式为三位或者四位小数。

功能按键：

【 暗电流校准 】——校准漂移暗电流。

【 系统初始化 】——使用后系统设置将会初始化，慎用！

【 语言选择 】——可以选择系统语言。

6.6.2 紫外可见分光光度计系列的系统设置

在主菜单中选中[系统设置]项后，即可进入此功能块. 屏幕显示如下：

- ◆ **钨灯开关设置：**开【 ON 】和关【 OFF 】。
- ◆ **氘灯开关设置：**开【 ON 】和关【 OFF 】。
- ◆ **波长修正值：**该项提供用户波长修正功能（修正值为：实测值-标准值，修正值范围为 ± 0.5 nm）。按选可以键入需要设置的波长。

- ◆ **光源灯切换波长：**

设置钨灯氘灯到达某一波长自动切换的波长值，按选 可以键入需要设置的临界波长。

- ◆ **小数点显示选择：**可选择显示方式为三位或者四位小数。

功能按键：

- ◆ **【 暗电流校准 】**——校准漂移暗电流。
- ◆ **【 系统初始化 】**——使用后系统设置将会初始化，慎用！
- ◆ **【 语言选择 】**——可以选择系统语言。

7 仪器的维护和故障识别

7.1 日常的维护

1. 为确保仪器稳定工作，在电源波动较大的地方，建议使用 500W 以上的交流稳压电源。当仪器停止工作时，应关闭仪器电源开关，再切断总电源。
2. 使用环境保持清洁，仪器的主机在不使用时可用布罩子盖起来，以防灰尘堆积，长时间存放时应放在恒温干燥的室内为佳。
3. 清洁仪器外壳宜用温水和软布轻擦表面，切忌使用乙醇、乙醚、丙酮等有机溶液。仪器不使用时，请用防尘罩保护。仪器中所有的镜面千万不能用手或软硬物体去接触，一旦留下痕迹，造成镜面污染引起杂散光增大降低有效能量，以至造成人为仪器损坏。

4. 每次使用仪器后应对样品室、比色皿架进行清洁，防止样品试剂对仪器零件的腐蚀。比色皿每次使用后应以石油醚进行清洗，并用擦镜纸擦拭干净，放置于比色皿盒中备用。
5. 仪器不能长久搁置不用。这样反而降低寿命。若一段时间不用。建议每周开机 1-2 次，每次约半个小时。
6. 应按计量使用规定，定期对仪器的波长进行检测，以确保仪器的使用和测定精度。仪器搬运时应小心轻放，仪器外壳上不可放置重物。
7. 仪器中除光源室外，任何光路部分的螺钉和螺母，都不得擅自拆动，以防止光路偏差影响仪器正常工作。如怀疑光路问题请及时与生产厂家的售后服务联系。

7.2 光源更换

注：更换卤钨灯或氙灯时应在仪器断电且卤钨灯或氙灯冷却的条件下进行。更换氙灯时注意接线颜色，勿直接用眼长时间观看，以免氙灯光线对眼睛的伤害。

卤钨灯

1. 关机，拔掉仪器电源线。
2. 旋下外壳两边的固定螺钉，拆下波长旋钮，拧下样品架拉杆，取下仪器外壳。
3. 再卸去灯室的防护盖板。
4. 带上干净的手套，拔下旧光源，插上新光源。
5. 接通仪器电源，将波长选择在 500nm 处，检查光源灯丝像是否聚焦在入射狭缝上。否则，松开光源组件的固定螺钉，将光源组件稍作调整，使光源灯丝像聚焦在入射狭缝上，同时观测数据窗数据，使显示的数据为最大，然后拧紧固定螺钉；
6. 闭合仪器外壳。

氙灯（仅紫外）

1. 关机，拔掉仪器电源线。
2. 旋下外壳两边的固定螺钉，拆下波长旋钮，拧下样品架拉杆，取下仪器外壳。
3. 再卸去灯室的防护盖板。
4. 带上干净的手套，拔下旧光源，插上新光源；（注意灯的接线颜色）
- 5 接通仪器电源，将波长选择在 240nm 处，检查光源光斑是否聚焦在入射狭缝上。否则，松开光源组件的固定螺钉，将光源组件稍作调整，使光源灯光斑聚焦在入射狭缝上，然后拧紧固定螺钉；
6. 闭合仪器外壳。

7.3 故障识别

仪器的故障可分为仪器正常损耗和仪器故障，由于仪器属于高精密测量仪器一旦仪器无法工作，应及时与仪器生产厂家售后服务联系，反馈仪器故障现象由厂家技术工程师来判断用户是否能在技术工程师的指导下自己处理。如果用户不能处理，厂家技术工程师会根据提供故障信息，安排专业技术工程师到场维修。下面对一些常见的小故障举例分析，尽供参考：

7.3.1 仪器不能调零或调满度

现象	原因	处理方法
按【 AUTO ZERO 】键不能调 100%T 或 0.0000A	<ul style="list-style-type: none"> a. 样品室内挡光 b. 前置放大器坏 c. 主机内滤色片失步 d. 光源转换反射镜不到位 e. 灯室内反射镜老化 f. 光源灯坏 	<ul style="list-style-type: none"> a. 取出挡光物 b. 修理前置放大器 c. 更换滤色片电机 d. 更换灯室内转换反射镜电机 e. 更换反射镜 f. 更换新的光源灯

7.3.2 仪器不工作

现象	原因	处理方法
打开电源开关显示屏不亮	<ul style="list-style-type: none"> a. 电源插座无 220V 电压 b. 仪器电源线没接好 c. 电源输入端保险丝坏 	<ul style="list-style-type: none"> a. 检查电源 220V 的供给 b. 重新插紧主机电源 c. 更换新 2A 保险丝

d. 电源开关坏	d. 更换电源开关
e. 显示屏电缆插头接触不良	e. 重新插好电缆插头
f. 电源印板部件坏	f. 修理或更换
g. CPU 印板部件坏	g. 修理或更换
h. 显示屏坏	h. 修理或更换

7.3.3 初始化自检出错

现象	原因	处理方法
微机系统自检失败	a. 内部电子元件损坏	a. 联系厂家售后服务
样品位初始位失败	a. 光电开关损坏 b. 样品位电机不能工作 1) 样品位电机损坏	a. 换光电开关 1) 换样品位电机

	2) 电机驱动电路板损坏	2) 修理 CPU 电路板
滤光片初始位失败	<ul style="list-style-type: none"> a. 光电开关损坏 b. 滤光片电机不能工作 <ul style="list-style-type: none"> 1) 滤光片电机损坏 2) 电机驱动电路板损坏 	<ul style="list-style-type: none"> a. 换光电开关 b. <ul style="list-style-type: none"> 1) 换滤光片电机 2) 修理 CPU 电路板
钨灯能量失败	<ul style="list-style-type: none"> a. 钨灯不能正常工作 <ul style="list-style-type: none"> 1) 钨灯损坏 2) 钨灯电路板损坏 b. 钨灯老化 c. 前置放大印板损坏 d. CPU 电路板损坏 	<ul style="list-style-type: none"> a. <ul style="list-style-type: none"> 1) 换钨灯 2) 修理电源电路板 b. 换钨灯 c. 修理前置放大板 d. 修理 CPU 电路板

	e. 样品室内有挡光物体	e. 去掉挡光物体
波长定位失败	a. 钨灯光没有射入进狭缝 b. 钨灯老化	a. 调整光源灯位置 b. 换钨灯

7.3.4 钨灯工作不正常

现象	原因	处理方法
溴钨灯不亮 (有 11.5V 左右 DC)	a. 溴钨灯插头接触不良 b. 溴钨灯坏	a. 重新插紧 b. 换新钨灯
溴钨灯不亮 (无 11.5V 左右 DC)	溴钨灯电路系统坏	联系厂家售后服务部门

溴钨灯亮	<ul style="list-style-type: none"> a. 溴钨灯寿命已到(玻壳发黑) b. 溴钨灯光能量没有完全射入进光狭缝 c. 样品室内有挡光物 	<ul style="list-style-type: none"> a. 换新灯 b. 切换光源电机失步 c. 排除挡光物
------	--	---

7.3.5 图谱或数据不打印

现象	原因	处理方法
显示屏正常	<ul style="list-style-type: none"> a. 没有接通打印机电源 b. 主机与打印机连接电缆故障 c. 主机打印输出系统故障 d. 打印机故障 	<ul style="list-style-type: none"> a. 开启打印机电源 b. 重新连接好电缆插头 c. 联系厂家售后服务部门 d. 联系厂家售后服务部门
打印机工作不正常	打印机坏	更换打印机

7.3.6 试样测定读数偏差大

现象	原因	处理方法
偏离标准读数	<ul style="list-style-type: none">a. 试样剂误差大b. 比色皿配对值差c. 比色皿污染d. 仪器本身不稳定e. 因为时间或温度的原因，溶液试样本身的波动	<ul style="list-style-type: none">a. 检查试样配置工序及相关量具b. 校准配对比色皿，或更换新比色皿c. 洗液浸泡后擦净比色皿内外透光面d. 修复仪器e. 严格按照试样测试规程进行

7.3.7 仪器显示屏读数不稳定

现象	原因	处理方法
数字向增大或减小方向不停漂移	<ul style="list-style-type: none"> a. 仪器预热时间不够 (一般需 30min) b. 仪器受环境因素影响, 机内受潮 	<ul style="list-style-type: none"> a. 增加预热时间 降低环境湿度 b. 增加预热时间
数字跳动不稳	<ul style="list-style-type: none"> a. 仪器接地不良 b. 仪器受潮 c. 光源灯衰老 d. 工作室室温过高 e. 220V 电源不稳 f. 光路发生偏差 g. 前置放大部件损坏 	<ul style="list-style-type: none"> a. 检查并保持接地良好 b. 改善工作环境 c. 更换新光源灯 d. 改善工作环境 e. 加接交流稳压电源 f. 重新调光路 g. 修理或更换

7.4 波长的校正

在主菜单中选 [光谱测量]功能，在[光谱测量]菜单中的 测量模式 项中选择 【 ABS 】方式，扫描范围（350nm~650nm），记录范围（0.0000A~1.2000A）中速扫描，采样间隔 为 0.1nm，扫描次数 为 1，全部设置完毕后，按【基线校正】键进行基线校正，把标准钛溶液放入光路中，按【开始】键后进行扫描，扫描结束后，按【峰谷显示】标签键，读取对应峰的波长值，其与标准钛溶液标准波长值之差应不超过 ± 0.5 nm。如超过 ± 0.5 nm 则在[系统设置]菜单中修正波长值。

检查周期为：每年一至二次，或更换灯源后。

8 仪器的保管及免费修理期限

仪器自用户购买日起，在非人为损坏情况下，12个月内发生因制造不良而不能正常工作时，厂方负责免费修理（不包含易损易耗件，光源及比色皿为非保修件）